

# マイクロナノイノベータ人材育成プログラム

MEMS産業の発展には、産業規模の拡大を支える人材を計画的に育成していくことが不可欠です。MEMS協議会では、今年度から人材育成推進委員会（前田龍太郎委員長：産総研集積マイクロシステム研究センター長）を設置して、「マイクロナノイノベータ人材育成プログラム」を推進しています。委員会は、産業技術総合研究所、（財）北九州産業学術推進機構（FAIS）（財）新産業創造研究機構（NIRO：兵庫県）、MEMSパークコンソーシアム（東北地域）、マイクロマシンセンター（MMC）の各代表で構成され、人材育成プログラムを全国規模、高い品質で実施するために協力し合いながら進めています。詳しい講座内容や募集などについては、

**MEMS協議会人材育成事業ホームページ：**

<http://mmc.la.coocan.jp/business/innovator/>

にてご確認ください。

近い日程で予定されている講座を以下に紹介します。各企業における人材育成の一環としてご活用いただければ幸いです。

< FAIS >

**「製造プロセス基礎実習：MEMS周辺回路製作実習」**

11月15日～18日 受講者募集中

プロセス・デバイス・システムイノベータ

基礎レベル

“ オペアンプの設計と製作 ”

共同研究開発センター

4日間 定員5名 受講料：25,000円

**「先端アプリ講座：光MEMS基礎」**

デバイスイノベータ 応用・先端レベル

“ マイクロミラー等の開発を通して学ぶ光デバイス技術 ”

九州大学 伊都キャンパス

3日間 定員5名 受講料：25,000円

**「先端アプリ講座：MEMSセンサ基礎講座」**

プロセス・デバイスイノベータ 応用・先端レベル

“ MEMSセンサ試作のための基礎技術習得（講義） ”

共同研究開発センター 他

4日間 定員10名 受講料：15,000円

**「先端アプリ講座：MEMSセンサ応用講座」**

プロセス・デバイスイノベータ 応用・先端レベル

“ 匂いセンサ開発を通して学ぶセンサデバイス技術（実習） ”

共同研究開発センター 他

4日間 定員5名 受講料：25,000円

< MEMSパークコンソーシアム >

**MEMS人材育成事業 基礎講座**

プロセス・システム・デバイスイノベータ

基礎レベル

**MEMS人材育成事業「試作実習」**

< MMC >

**「先端アプリ講座：第15回MEMS講習会」**

10月27日 受講者募集中

システム・デバイスイノベータ 応用・先端レベル

“ MEMSの新技术（設計・加工・評価）と応用製品 ”

**「次世代MEMSが開くグリーンイノベーション」**

藤田先生、下山先生、企業からの講演

中央大学駿河台記念館（御茶ノ水）

13:00-18:00 定員20名

受講料：10,000円（資料代、懇親会費含む）

**「MemsONE基礎実習」**

11月18日、19日 受講者募集中

プロセス・システム・デバイスイノベータ 基礎レベル

“ MemsONEを活用したMEMS解析基礎実習 ”

MMCテクノサロン

2日間 定員5名

受講料：一般16,000円、アカデミア6,000円

**「MEMS商品化推進スキル」**

12月15日 受講者募集中

システムイノベータ 応用・先端レベル

“ MEMS関連で商品化を推進するための基本ツールについて学び、様々なケーススタディで現実感覚を身につける ”

MMCテクノサロン

1日間 定員20名

受講料：20,000円（資料代、懇親会費含む）

< 産総研つくば >

**「先端プロセス実習：ナノインプリント実習」**

プロセスイノベータ 先端・応用レベル

“ 産総研によるナノインプリント技術の講義・実習 ”

産総研つくば東

2日間 定員数名 受講料：40,000円